CERTIFICATE OF MAILING BY FIRST CLASS MAIL (37 CFR 1.8) Applicant(s): Toshimichi MAKII et al.			Docket No. 2003JP323
Serial No. 10/575,338	Filing Date April 10, 2006	Examiner To Be Assigned	Group Art Unit 1752
PHOTOSEN	M OR ULTRATHICK FILM RES		FICATION TYPE
JAN O & ELECTION OF TRADES			
I hereby certify that this	S JP 4-182650 A - 7 Pages	(Identify type of correspondence)	
is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: The			
Commissioner of Pate	nts and Trademarks, Washington	n, D.C. 20231-0001 on	January 5, 2007 (Date)
	MARIA T. SANCHEZ  (Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence)  (Signature of Person Mailing Correspondence)		

Note: Each paper must have its own certificate of mailing.

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-182650

Int. Cl. 5

4. .

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月30日

G 03 F 7/039 G 02 B 3/00 7124-2H A 7036-2K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

60発明の名称

ポジ型感光性組成物及びマイクロレンズの作成方法

②特 願 平2-312413

②出 願 平2(1990)11月17日

@発明者

.. 1

建 千葉県我孫子市並木9-3-5

@発明者 浅野

孝 輝

東京都足立区千住関屋町 8 - 7 - 703 東京都港区麻布台 1 丁目 9 番17号

勿出 願 人 富士薬品工業株式会社

全社

61 4 A

@代理人 弁理士 萼 経夫 外1名

井

### 明細音

### 1. 発明の名称

ポジ型感光性組成物及びマイクロレンズの作成方法

### 2.特許請求の範囲

- (1) クロルベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタール化合物とクレゾールノボラック樹脂及び 100~ 160℃の加熱により昇撃し紫外線の作用により酸を発生する2 アルコキシフェニル 4,6ビス(トリクロロメチル) s トリアジン化合物を主成分とするボジ型感光性組成物。
- (2) 基板上に額求項第1項記載のポジ型感光性 組成物を塗布し 100℃以下で乾燥し、紫外線 照射後アルカリ水で現像して指定寸法のパタ ーンを形成せしめ、次に 100~ 160℃に加熱 してパターンの端部よりだれさせて凸レンズ を形成させた後、遠紫外線を照射してその凸 レンズを固定化することからなる、屈折率が

1.60以上のマイクロレンズの作成方法。

# 3. 発明の詳細な説明

### [産業上の利用分野]

本発明は、固体撮像素子及び液晶ディスプレーに使用される微小な光学レンズ体及び微小なレンズ体が規則的に配列して成るマイクロレンズアレイを製造するための高感度なポジ型感光性組成物及びマイクロレンズの作成方法に関する。

### 〔従来の技術〕

1960年代にカラービデオカメラ用として 開発された色分解フィルター (以下カラーフィ ルターと称する) は、現在フォトダイオードと の貼り合せ法と直接フォトダイオード上に形成 するオンチップ法として実用化が進められてい

ビデオカメラ用としてのカラーフィルターのサイズはほとんどが 10mm角以下で、赤・緑・青(R.G.B) あるいは補色 (シアン、マゼンク、イエロー) の3色面素数が10万以上でフォ

トリソグラフィーを使用して製造する。

具体的には、基板上にカゼイン、ゼラチン等の天然蛋白質に重クロム酸アンモンにより感光性を付与した水溶性感光液を塗布乾燥し、紫外線を照射してパターン露光後未露光部を水で溶出してドットを形成し、水溶性染料で染色してカラーフィルターを製造している。

チングにより透光性熱軟化材料膜を所定の形状 に形成し、加熱によってその角部をだれさせて 作っている。

ここで使用しているポジ型フォトレジストは、 o - ナフトキノンジアジド化合物とクレゾールノボラック樹脂を主成分とする感光性樹脂組成物で、解像力がよいためにLSIの製造等に使用されているが、 400mm以上の可視光域にまで吸収をもっているためにマイクロレンズと

特公昭 6 0 - 5 9 7 5 2 号公報には、固体提像素子の表面に透光性の集束体を形成させると固体摄像素子の全表面に入射する光の大半を有効に利用できるため、装置の感度や輝度を向上させることができる等の記載がある。透光性の集束体(マイクロレンズ)は、具体的にはエッ

しては使用できない。それ故、上記公報に記載されているように、下層の透明高分子層に転写するための画像形成材としてのみに用いられている。この際、ポジ型フォトレジストと透明な耐熱性高分子膜との耐ドライエッチ及びエッチングの際のサイドエッチ、マイクロレンズの形状コントロールがしにくい等の問題が多々生じている。

これらのマイクロレンズの製造方法は、「平板マイクロレンズとその積層光回路への応用」 (電気学会鉄 103 [ 2 ] P127) に記載されてい る如く複雑である.

特開平2-189501号公報には、シリカ 飲粒子と有機シラン化合物を主成分とするコー ティング膜を熱処理して緻密化と硬化度を調整 した後、レンズ形状を作り込んであるレンズ型 を押し当て、そのままの状態で加熱してコーティング膜を完全硬化させ、膜が完全硬化した後 にレンズ型を取り外してマイクロレンズを作成 する方法が記載されている。

上記方法によるレンズ体は研摩処理を必要とせず製造は簡便であるが、マイクロレンズの精度がよくない。

# (発明が解決しようとする課題)

このようにオンチップ上のマイクロレンズは、ポジ型レジストを精度よくパターン形成した後熱フローさせ、下層の透明樹脂層に酸素ブラズマを用いてエッチング工程を経て転写して 製造しているが、透明樹脂層の耐酸素ブラズマ性によってはサイドエッチがおこってマイクロレンズの形状がくずれたり、転写するためマイ クロレンズの形状コントロールがしにくいという問題がある。又、マイクロレンズを形成する 材料の屈折率が大きい程、透明樹脂層を薄くす ることができるが、透明樹脂層の屈折率、耐熱 性、耐光性、耐溶剤性等によって、マイクロレ ンズの性能が左右されるという問題をかかえて

又、レンズ型を押しあてて加熱して完全硬化 した後にレンズ型を取り外してマイクロレンズ を作成する方法は、マイクロレンズの製造は簡 便であるが、光の屈折等を考えるとマイクロレ ンズの機能を十分発揮できるとは思えない。

そこで本発明は、短い工程で、屈折率が大きく、耐熱性、耐光性、耐溶剤性を備えた精度のよいマイクロレンズの製造方法を提供せんとするものである。更にまた、この製造方法に使用される高感度なポジ型感光性組成物を提供するものである。

# [課題を解決するための手段]

本発明のポジ型感光性組成物は、クロルベン

ズアルデヒドージフェノキシエチルアセタール 化合物とクレゾールノボラック樹脂及び 100~ 160℃の加熱により昇華し紫外線の作用により 酸を発生する2-アルコキシフェニルー4、6 ービス(トリクロロメチル)-s-トリアジン 化合物を主成分とすることを特徴とするもので ある。

里に本発明は、基板上に上記ポジ型感光性組成物を塗布して 1000で以下で乾燥し、紫外線照射後アルカリ水で現像して指定寸法のパターンを形成し、次に 100~ 160でに加熱してパターンの端部よりだれさせて凸レンズを形成後、 遠紫外線を照射してその凸レンズを固定化することがあるを提供するものである。

本発明に用いられるクロルベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタール化合物は、特開平1-106041号公報に記載されているベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタールの合成法に準じて合成することができる。

ベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタールは融点 22~24℃を有するため、クレゾールノボラック樹脂と混合して、ポジ型感光性組成物を調整しマイクロレンズ作成を試みたが底部のだれがあり、きれいな凸状のマイクロレンズを作るのは困難であった。屈折率も1.55と小さくレンズ適性に欠けていた。

クロルベンズアルテヒドは、原料の融点が

o - 体 11で、m - 体 17~18で、p - 体 47でと高くなり、それに応じてクロルベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタール化合物の融点も高くなり、バラクロルベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタールは62~64での融点を示した。

パラクロルベンズアルデヒドージフェノキシェチルアセタールとクレゾールノボラック樹脂とを混合したボジ型感光性組成物の塗布乾燥皮質の屈折率は、ガラスが1.54であるのに対して1.65と大きな値を示した。

マイクロレンズは耐熱性が要求されるごとから、使用するアセタール化合物もパターンニングに影響がなければ融点の高い程よい。

被 膜形成物質としてはフェノール、クレゾールやキシレノールなどとアルデヒド類とから得られるノボラック樹脂、特に本発明組成物における被 膜形成物質としては、クレゾールノボラック樹脂を用いたものがよい。このクレゾールノボラック樹脂としては特に好ましいものは、

- トリアジンと称する)は、紫外線照射により 塩素ラジカルを生じ水素を引き抜いて塩酸を生 じる。本発明に使用されるクロルペンズアルデ ヒドージフェノキシエチルアセタールはそのア セタール結合が、この塩酸を触媒として切断し てクロルベンズアルデヒドとフェノキシエチル アルコールに分解し、それによってクレゾール ノポラック樹脂とクロルベンズアルデヒドージ フェノキシエチルアセタールとが作っていたア ルカリ溶解阻止能がこわされてしまう。このこ とを利用して1%苛性カリ水溶液や2.38%テト ラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液等の アルカリ水溶液で現像すると、紫外線照射部が 溶け出してポジ型パターンが形成される。とこ ろが、ポジ型パターンを形成した紫外線未照射 部には、トリハロメチルーsートリアジンが残 っている。マイクロレンズを作るためには、次 に 100~ 160℃の加熱してパターンの端部より だれさせて凸レンズを形成させるが、この時ト リハロメチルーsートリアジンが昇華しないで m - クレゾール 50~70重量 % と p - クレゾール 50~30重量 % との混合クレゾールから得られた重量 平均分子量 5000以上(ポリスチレン換算)のクレゾールノボラック樹脂があげられる。また、これらのクレゾールノボラック樹脂の製造には m - クレゾール及び p - クレゾールが使用されるが、必要に応じて o - クレゾール やキシレノールなどを配合したものも使用できる。

本発明に用いられる 100~ 160℃の加熱により昇塵し紫外線の作用により酸を発生する 2 ーアルコキシフェニルー 4 、6 ー (トリクロロメチル) ー s ートリアジン化合物には、2 ー ( P ーメトキシフェニル) ー 4 、6 ー ビス ( トリクロロメチル) ー s ートリアジン、2 ー ( P ーエメチル) ー s ートリアジン、2 ー ( P ー エメチル) ー s ートリアジン等があげられる。

トリハロメチル基を少くとも 1 個合有する s - トリアジン化合物(以下トリハロメチルー s

ほとんど残っていると、次に遺紫外線( 300mm以下)を照射したときにトリハロメチルー s ートリアジンが再び分解して塩酸を生じ、クロルベンズアルデヒドージフェノキシエチルア セタールのアセタール結合を切断するため、クレックは脂の遺紫外線硬化が進みでしているり、耐溶剤性及び耐熱性を低下させてレメくくなり、耐溶剤性及び耐熱性を低下させてしょチルー s ートリアジンは 100~ 160℃で昇華しやすいものが望ましい。

本発明に用いられるクレゾールノボラック樹脂とクロルベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタール化合物の混合割合は 2.5:1~3.5:1の範囲が好ましい。クロルベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタール化合物が多くなると、塗布ムラが多くなり皮膜の均一性に欠けてくる。また、少くなるとアルカリ水で現像したときの腹減りがひどくなり残膜率が低下する。

本発明に用いられる4-アルコキシフェニル

- 2 、6 - ジ(トリクロルメチル) - s - トリアジン化合物は、クロルベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタール化合物に対して1.5~4%の範囲で添加するのが好ましい。4%をこえると熱力ブリがおきて現像での残査が発生し、また1.5%以下ではボジ型レジストの感度が低下する。

本発明によるボジ型感光性組成物の感度は、 腹厚を 2 μα 以上にしてもそれ程感度の低下が ない。 従来 L S I の製造に使用されているクレ ソールノボラック樹脂とナフトキノンジアシド スルホン酸エステルを主成分とするボジ型フォト レジストに比べて、本発明のボジ型フォトレ ジストはレジスト皮膜が透明で感度が 2 ~ 50倍 位高くなる。

本発明の感光性組成物は、通常前記成分を有機溶剤に溶解して溶液の形で用いられる。この際用いる有機溶剤としては、例えばアセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、4ーメトキシー4ーメチルー2ーベンタノンなどの

紫外線照射後の加熱処理(50℃以下)は、現像 感度を増感し安定化するための処理であって、安定な高感度なレジスト感度を得るためには必要不可欠である。本発明の感光性組成物は 紫外線感光性組成物であるが、紫外線の他電子 ケトン類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチル・エーテル・プロピレングリコールモノメチル・エー・テルアセテート、ブロピレングリコールエチルエーテルアセテートなどの多価では、よりなどのように、ではなどのように、ではなどのよいにもよいしてもよいにもない。

本発明の感光性組成物は、本発明の目的をそこなわない範囲で安定剤、レベリング剤となるフッ素界面活性剤及びハレーション防止用染料などの慣用の添加物を加えることができる。

次にこのように調整されたポジ型感光性組成物の溶液を用いて微細バターン及びマイクロレンズを作成する方法について説明する。

まず、ガラスやシリコーンウエハあるいはオンチップカラーフィルターのような基板上にァ

線、X線などを照射源として使用することもできると考えられる。

次にマイクロレンズを作るためには、現像して形成した指定寸法のバターンを 100~ 160℃で10~60分加熱してバターンの端部よりだれさせて凸レンズを形成させる。この加熱の際、紫外線の作用により酸を発生する 2 ー アルコキシー・メートリアジン化合物も同時に昇Φを通り、サルは標散してしまう。最後に 300nm以下の運然外線を全面に照射してマイクロレンズを硬化処理(リソハードニング)して耐溶剤性、耐熱性、耐光性を向上させる。

UVハードニングされたマイクロレンズは、アセトン、トリクレン、エチルセロソルブアセテート、N-メチルピロリドンにも不溶性になる。特に真空ハードニング処理後のマイクロレンズは、 200で以上に加熱しても着色してこない、

上記マイクロレンズの形成方法を図面で説明

すると、まず第1図に示すように基板1の上に 歯布形成した感光性組成物層をパターンニング し現像処理してボジ型レジストパターン2を形成する。図中、3は現像で除去された部分を示 す。このように形成されたパターン2を熱処理 して、だれさせて第2図に示すようなマイクロ レンズ4とする。その後遠紫外線処理でレンズ 4を硬化させる。

#### 〔 実施例〕

و الم

次に実施例及び比較例により本発明を詳細に 説明するが、本発明はこれらの実施例に限られ るものではない。

#### 実施例1

m-クレゾールとp-クレゾールを重量比60:40の割合で混合してこれにホルマリンを加えシュウ酸触媒を用いて常法により縮合して得たクレゾールノボラック樹脂(軟化点 140℃) 30g、p-クロルベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタール10g及び2-(p-メトキシフェニル)-4,6-ビス(トリクロロメチ

ル) - s - トリアジン 0.25gをエチレングリコールモノエチルアセテート 71gに溶解し、得られた溶液を孔径 0.2μm を有するメンブランフィルターを用いて濾過してポジ型レジスト溶液を得た。

このレジスト溶液を、ヘキサメ・チルジシラザンで処理したガラス板上に3000rpm で35秒間スピンコートし、ホットプレート上80℃2分間乾燥することにより 2.0μm 厚のレジスト層を得た。次にミカサアライナーを用いて紫外線を密着露光した後、室温(23℃)で2分間放置してから2.38%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液に23℃60秒間浸渍現像し、精製水で30秒間リンスした。

感度は 350nm付近のセンサーを用いて測定したところ25mj/cm²であった。

このレジストバターンは未照射部分の残膜率が 9.8% で、ガラス面から垂直に切り立った断面形状を有する巾 6.0 μm 、スペース 2.0 μm のレジストバターンであることが電子顕微鏡によ

#### り確認された。

次にホットブレートを用いて 150℃で15分間 加熱すると、屈折率1.65の凸レンズが形成され た。

最後にコールドシラー C M ~ 250 を備えた遠紫外線露光装置を使用し 250nm付近のセンサーを用いて測定した値が25mj/cm²の遠紫外線を全面露光した。

こうしてできたマイクロレンズは、アセトン、トリクレン、N-メチルピロリドンに不溶であった。 U V ハードニング処理した凸レンズの屈折率は1.70と向上していた。 400~700nm の可視光線の透過率は90%以上で、良好な凸レンズを得ることができた。

### 比較例 1

実施例 1 で使用した感光性組成物の中の 2 ー ( p - メトキシフェニル) - 4 . 6 - ビス (ト リクロロメチル) - s - トリアジンの代りに 2 - ( 4 - メトキシナフチル) - 4 . 6 - ビス (トリクロロメチル) - s - トリアジンを使用 したところ、バターンニングできるが、マイクロレンズを形成した後遠紫外線を全面照射しても耐溶剤性が向上しなかった。

これは2- (4-メトキシナフチル) - 4. 6-ビス(トリクロロメチル) - s - トリアジンが加熱しても昇華せず、遠紫外線を照射した際も酸が発生してパラクロルベンズアルデヒドとフェノキシエチルアルコールが生成するためにクレゾールノボラック樹脂の硬化反応が進行しなかったためと考えられる。

### (発明の効果)

・以上詳述した如く、本発明によれば高感度のポジ型レジスト、並びに耐熱性、耐光性、耐溶剤性の良好な精度のよいマイクロレンズを作成することができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図はマイクロレンズの作成において、 感 光層現像後の状態を示す拡大断面図、

第2図は加熱処理後のマイクロレンズの形成 状態を示す拡大断面図である。 図中、

1 … … 基板

2 … ・ レジストバターン

4 … …マイクロレンズ

特 許 出 顕 人 富士薬品工業株式会社

代理人 弁理士 萼

(ほか2名)

才1 図

4 マイクロレンズ

1 基板

才 2 図

**-493**